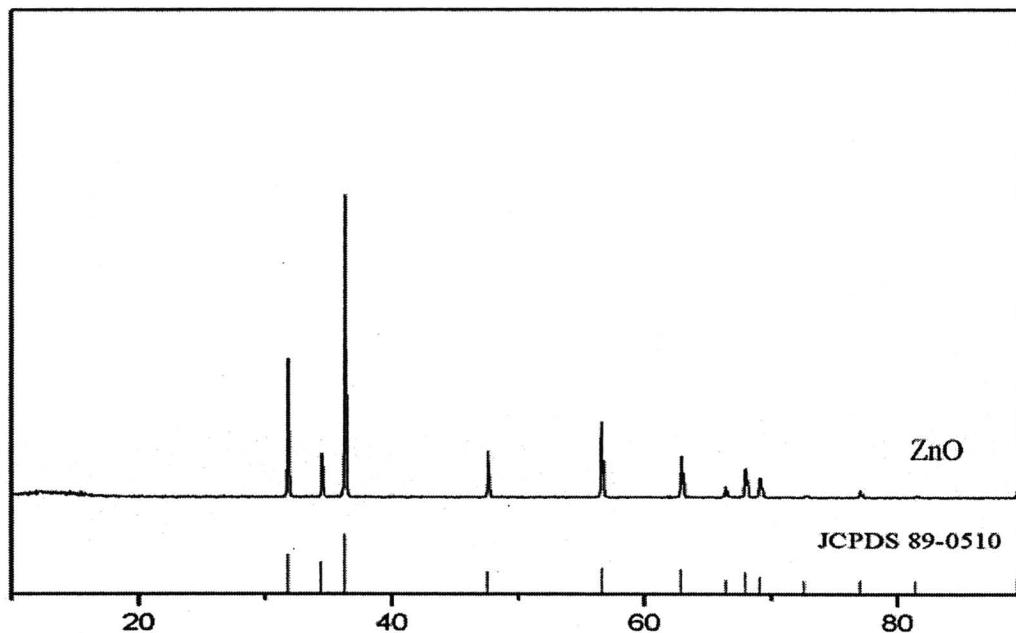


บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

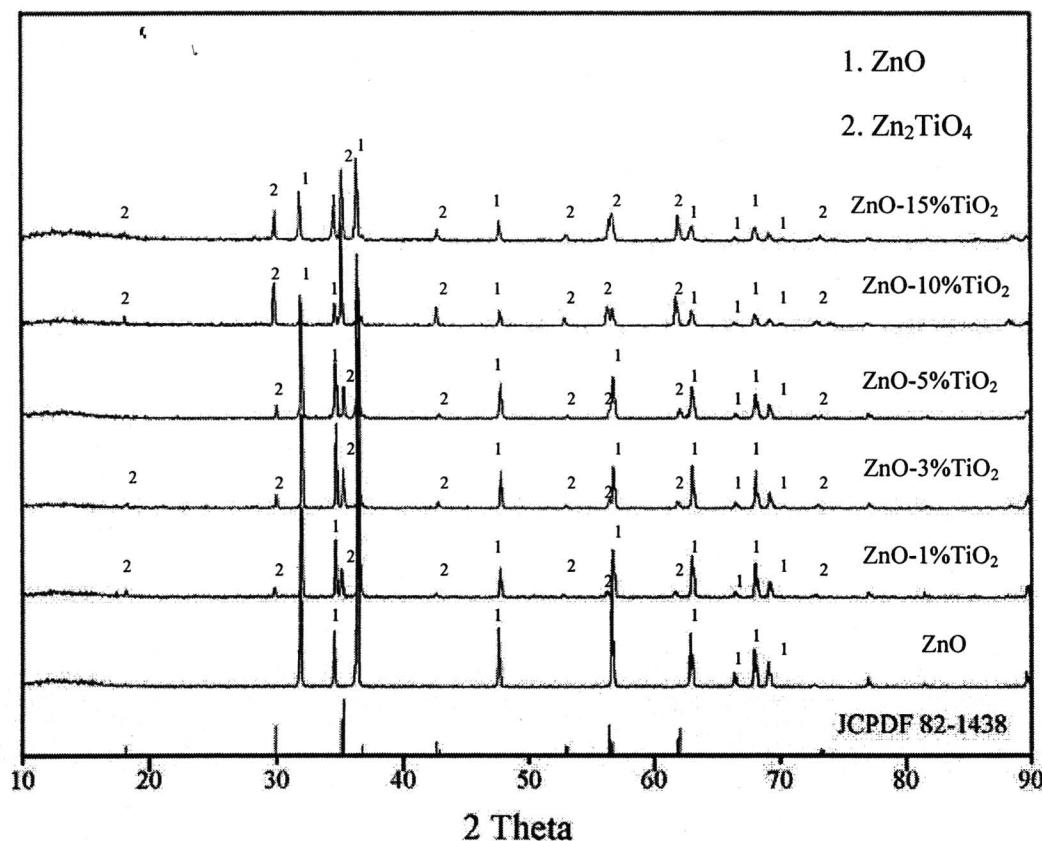
4.1 การวิเคราะห์เซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค XRD

เมื่อนำเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณต่างๆ (0-15 wt%) ซึ่งผ่านการเผาเซ็นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1300°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาทำการตรวจสอบเฟสที่ปรากฏด้วยเทคนิค ‘XRD’ จากผลการทดลองพบว่า เม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมด้วยไไทเทเนียมไดออกไซด์ 0% มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์สอดคล้องกับแฟ้มข้อมูลใน JCPDS หมายเลข 89-0510 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบเสกฉะโภนอล (hexagonal) และไม่พบเฟสปนเปี้ยนอื่น เลยก็ตามที่แสดงในรูป 4.1



รูป 4.1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมด้วยไไทเทเนียมไดออกไซด์ 0% เทียบกับ JCPDS หมายเลข 89-0510

ส่วนเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณ 1, 3, 5, 10, 15 wt% นั้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือมีปรากฏเฟสอื่นของมาด้วย เมื่อทำการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปในปริมาณสูงขึ้นจะส่งผลทำให้พิคความเข้มสูงขึ้นด้วยอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อนำข้อมูลที่ได้มานั้นไปเปรียบเทียบกับสารต่างๆ ในแฟ้มข้อมูล JCPDS แล้ว พบว่าเฟสที่เกิดขึ้นมานั้น มีค่าไคลเดียบกับเฟสของสาร Zn_2TiO_4 ในแฟ้มข้อมูล JCPDS หมายเลข 82-1438 และพบว่าไม่มีเฟสของไทเทเนียมไดออกไซด์เกิดขึ้นเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทเทเนียมที่เติมลงไปนั้นทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์กับซิงก์ออกไซด์และเกิดเฟสใหม่ขึ้นมาแทนคือเฟสของ Zn_2TiO_4 นั้นเอง แสดงดังรูป 4.2



รูป 4.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ เทียบกับแฟ้มข้อมูล JCPDS หมายเลข 82-1438

จากรายงานของ B. L. Zhu และคณะ [44] ได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงในชิงก์ออกไซด์ที่มีอนุภาคขนาดนาโนและนำไปซินเตอร์ที่ 650°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้ว จะปรากฏเฟสของ ZnO และ $\alpha\text{-Zn}_2\text{TiO}_4$ ขึ้น และไม่ปรากฏเฟสของ TiO_2 เลย จึงสรุปได้ว่า $\alpha\text{-Zn}_2\text{TiO}_4$ สามารถเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิของการซินเตอร์ที่ต่ำและใช้เวลาในการเผาอยู่เนื่องจากพอกเข้าไปพับพอกของ $\alpha\text{-Zn}_2\text{TiO}_4$ เกิดขึ้นเลย เมื่อเผาซินเตอร์ที่ 800°C และใช้เวลาเผา 3 ชั่วโมง โดยปฏิริยาระหว่างชิงก์ออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นเกิดขึ้นดังสมการที่ 4.1



4.2 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ

ลักษณะภายนอกของเม็ดเซรามิกที่ได้นั่นพบว่า เม็ดเซรามิกชิงก์ออกไซด์ที่ไม่มีการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปเลย จะปรากฏเป็นสีเขียวอ่อนเหลืองอ่อนๆ ในกรณีที่ทำการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไป $1\text{--}5\text{ wt\%}$ นั่นพบว่า จะมีสีเขียวอ่อนของขาวครีม แต่เมื่อเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไป $10\text{--}15\text{ wt\%}$ นั่น เม็ดเซรามิกที่ได้จะมีสีขาวของครีม



รูป 4.3 ลักษณะของเม็ดเซรามิกที่เตรียมได้

ค่าความหนาแน่นและการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิกที่เตรียมได้นั้น แสดงตั้งตาราง 4.1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าความหนาแน่น และค่าการหดตัวเชิงเส้นที่ได้ของเซรามิกชิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ โดยผ่านกระบวนการซินเตอร์ที่ 1300°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

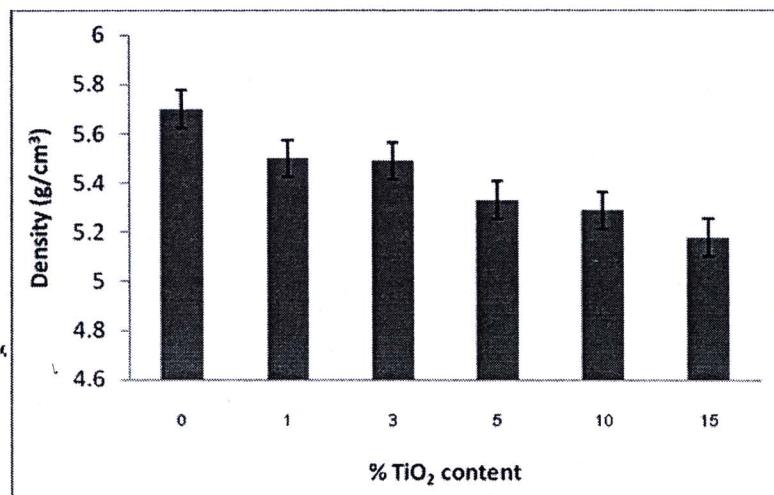
ตาราง 4.1 แสดงผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ระหว่างค่าความหนาแน่นและค่าการหดตัว เชิงเส้น หลังผ่านการเผาเซนเตอร์ที่อุณหภูมิ 1300°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไไทเทเนียมไคลออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ

ปริมาณ TiO_2 (wt%)	ค่าความหนาแน่น (g/cm^3)	ค่าการหดตัวเชิงเส้น (%)
0 wt%	5.589 ± 0.08	15.55 ± 0.08
1 wt%	5.493 ± 0.28	19.62 ± 0.12
3 wt%	5.487 ± 0.25	19.77 ± 0.13
5 wt%	5.328 ± 0.17	19.96 ± 0.04
10 wt%	5.289 ± 0.22	19.80 ± 0.02
15 wt%	5.178 ± 0.09	19.21 ± 0.03

จากตาราง 4.1 เซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมโดยไม่มีการเติมไไทเทเนียมไคลออกไซด์นั้น มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ $5.589 \text{ g}/\text{cm}^3$ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.40 ของค่าความหนาแน่นที่ได้จากแฟ้มข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-0510 ($5.680 \text{ g}/\text{cm}^3$) จะเห็นได้ว่าเซรามิกที่เตรียมได้นั้นจะมีค่าความหนาแน่นลดลงเมื่อมีปริมาณของไไทเทเนียมไคลออกไซด์สูงขึ้น ส่วนค่าการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิกที่เตรียมได้นั้น พบว่าเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่ไม่เติมไไทเทเนียมไคลออกไซด์จะมีค่าการหดตัวเชิงเส้นน้อยที่สุดคือ 15.55% แต่เมื่อเติมไไทเทเนียมไคลออกไซด์ลงไปแล้วจะทำให้มีค่าการหดตัวที่เพิ่มขึ้น

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า ค่าความหนาแน่นที่ได้ไม่สอดคล้องกับค่าการหดตัวเชิงเส้นที่ว่า ถ้ามีการหดตัวของชิ้นงานมากก็จะทำให้ชิ้นงานมีความหนาแน่นมากด้วย ซึ่งผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเฟสร่องที่เกิดขึ้นคือ Zn_2TiO_4 มีความหนาแน่น $5.236 \text{ g}/\text{cm}^3$ ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าเฟสหลักคือ ZnO ซึ่งเมื่อเติม TiO_2 ลงไปในปริมาณที่มากขึ้นจะทำให้เกิดเฟสของ Zn_2TiO_4 เพิ่มขึ้นและทำให้เฟสของ ZnO ลดลง จึงส่งผลทำให้ความหนาแน่นของเซรามิกที่

เตรียมได้มีค่าลดลง และเกิดจากรูพรุนที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน (closed pore) ซึ่งสังเกตได้จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน รวมไปถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง เป็นต้น

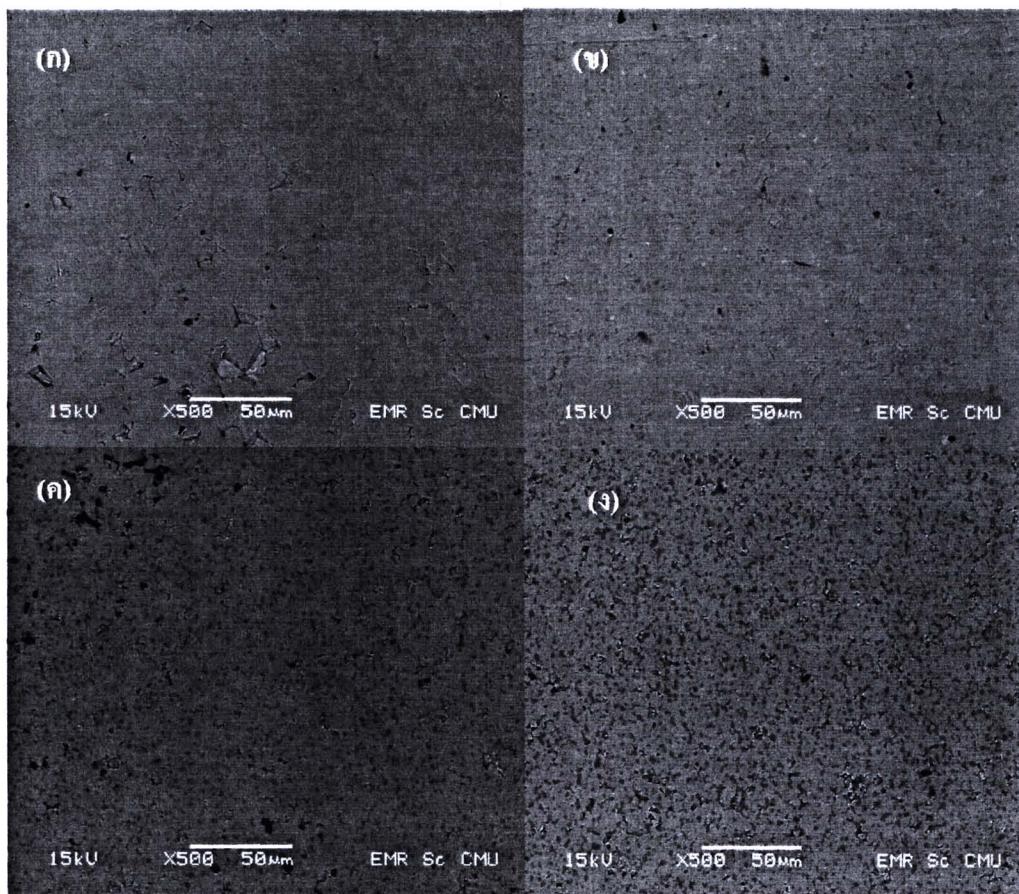


รูป 4.4 แสดงค่าความหนาแน่นของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ

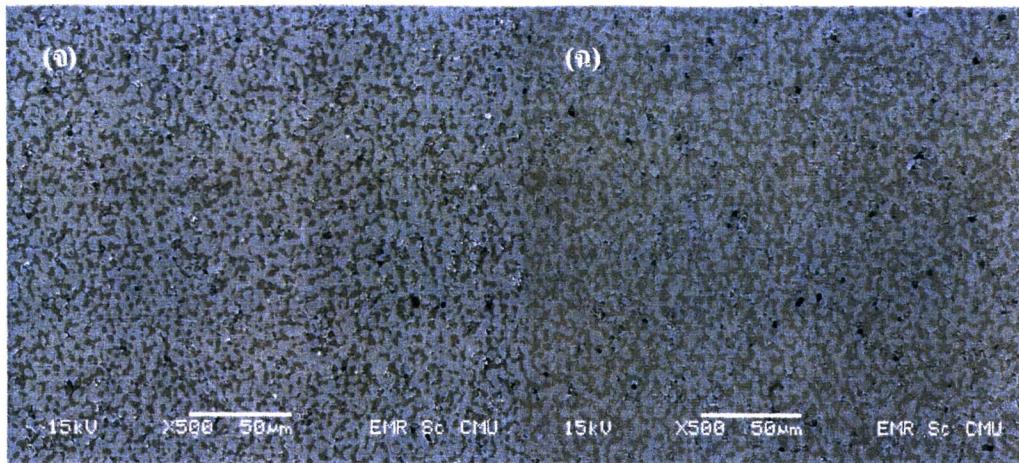
4.3 การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 (SEM) และการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค EDS

ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของเซรามิกที่เตรียมได้ถูกตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 ชนิด LV (JEOL รุ่น JSM 5910LV) ในโหมด back scattering image (BEI) โดยใช้กำลังขยาย 500X แสดงในรูป 4.5 พบว่าเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียม 0% นั้น จะมีลักษณะทางโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกันและไม่มีเฟสอื่นเกิดขึ้นเลย โดยบริเวณที่มีสีเข้มกว่าบริเวณอื่นๆ ในรูป (ก) นั้น อาจเกิดจากช่องว่างหรือรูพรุนที่มีอยู่ในชิ้นงาน แต่เมื่อเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปแล้วจะเห็นได้ชัดว่าปรากฏเป็น 2 เฟสที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนคือเฟสที่มีสีอ่อนกว่าและเฟสที่มีสีเข้มกว่าที่ปริมาณ TiO₂ 1wt.% รูป (ข) ลักษณะโครงสร้างไม่เป็นเนื้อเดียวกันและเกิดอีกเฟสหนึ่งขึ้นมากระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็คือเฟสที่มีสี

เข้มนั่นเอง และเมื่อเติมไไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปในปริมาณที่มากขึ้น จะเห็นได้ชัดว่าเกิดเฟสที่มีสีเข้มเพิ่มขึ้นและมีลักษณะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกระจายตัวอยู่ทั่วไปในชิ้นงาน ในรูป (ฉ) TiO_2 15 wt.% นั้น มีเฟสใหม่เกิดขึ้นมากที่สุด และมีปริมาณเฟสไกล์คียงกับปริมาณของเฟสเดิมซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจน

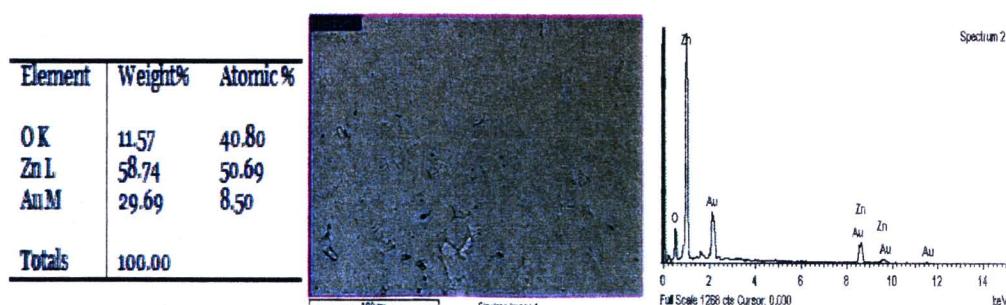


รูป 4.5 โครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู (SEM) ในโหมด BEI ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยที่ (ก) 0 wt.%, (ง) 1 wt.%, (จ) 3 wt.% และ (ฉ) 5 wt.%

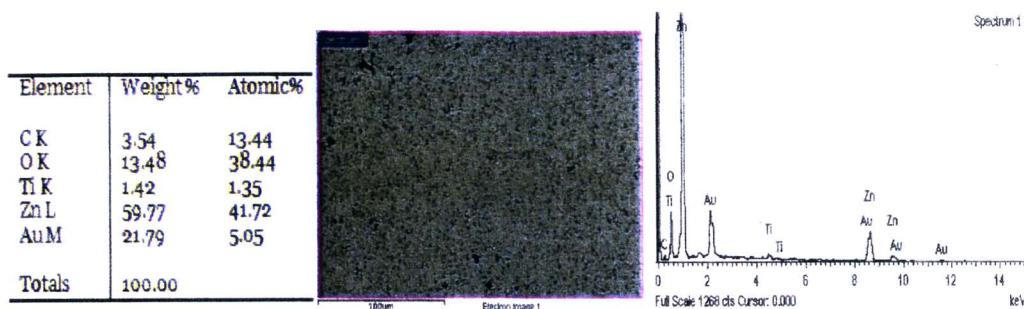


รูป 4.5 (ต่อ) โครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ในโหมด BEI ของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไ/do/ออกไซด์ โดยที่ (a) 10 wt.% และ (b) 15 wt.%

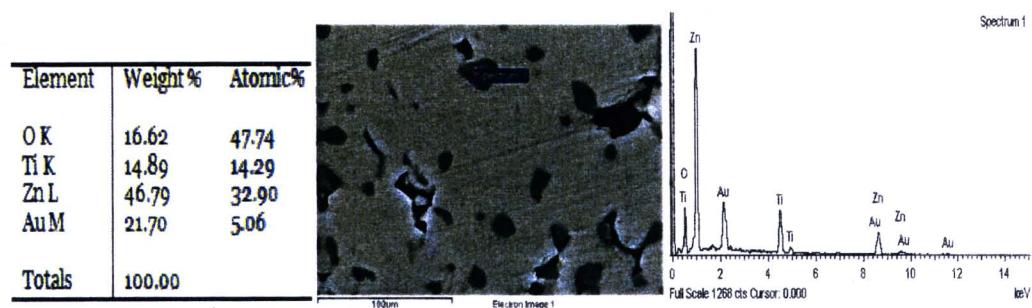
โครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ได้นั้น เห็นได้ชัดว่าเมื่อเติมไทเทเนียมไ/do/ออกไซด์ลงไปในซิงก์ออกไซด์แล้ว จะทำให้เกิดเฟสใหม่ขึ้นมาและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือปรากฏเป็นบริเวณที่มีสีอ่อนกว่าและบริเวณที่มีสีเข้มกว่า และเฟสใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อปริมาณของไทเทเนียมไ/do/ออกไซด์สูงขึ้น ดังนั้นจึงทำการวิเคราะห์บริเวณที่แตกต่างกันของชิ้นงานโดยใช้เทคนิค EDS เพื่อตรวจสอบว่า 2 บริเวณนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง



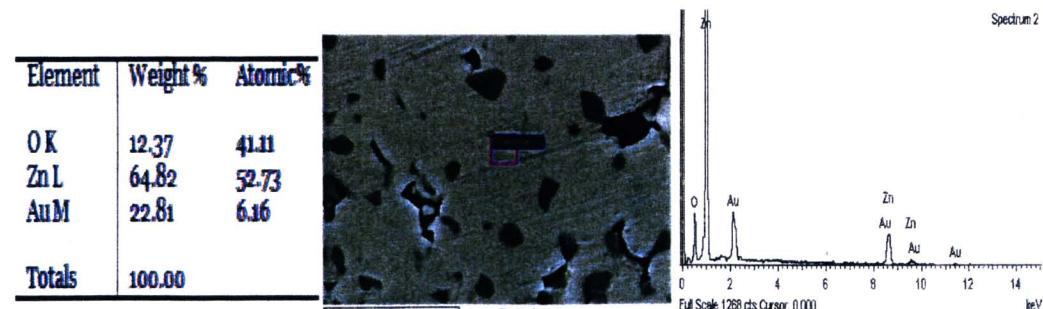
รูป 4.6 การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS และบริเวณที่ทำการวัดスペกตรัมของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไ/do/ออกไซด์ 0 wt.%



รูป 4.7 การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS และบริเวณที่ทำการวัดสเปกตรัมของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมโดยออกไซด์ 1 wt.%



รูป 4.8 การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS ในบริเวณที่เป็นเฟสสีเข้มของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมโดยออกไซด์ 3 wt.% ซึ่งก็คือเฟสของ Zn₂TiO₄



รูป 4.9 การตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS ในบริเวณที่เป็นเฟสสีอ่อนของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมโดยออกไซด์ 3 wt.% ซึ่งก็คือเฟสของ ZnO

จากรูป 4.6 พบว่าเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ 0 wt.% นั้น จะปราศจากสเปกตรัมของซิงก์ที่อยู่ในระดับชั้นพลังงาน L ซึ่งมีอัตราตอนอยู่ 50.69% และเมื่อตรวจสอบเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ กัน (รูป 4.7) จะปราศจากสเปกตรัมของไทเทเนียมที่อยู่ในระดับชั้นพลังงาน K เพิ่มขึ้นมาด้วย โดยที่จำนวนอะตอนของไทเทเนียมนั้น จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมลงไป ในรูป 4.8 เป็นการตรวจสอบบริเวณเฟสที่มีสีเข้มกว่า ซึ่งผลที่ได้ก็คือปราศจากสเปกตรัมของซิงก์และไทเทเนียม ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่มีอัตราตอนทั้งของซิงก์และไทเทเนียมรวมอยู่ด้วยกัน และรูป 4.9 เป็นการตรวจสอบบริเวณเฟสที่มีสีอ่อนกว่า และพบว่าบริเวณนี้ปราศแค่สเปกตรัมของซิงก์เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงทราบว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมลงไปในซิงก์ออกไซด์นั้น ทำปฏิกิริยา กับซิงก์ออกไซด์อย่างสมบูรณ์แล้วเกิดเป็นเฟสใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือบริเวณเฟสที่มีสีเข้มกว่า และจาก การวิเคราะห์เซรามิกโดยใช้เทคนิค XRD นั้น พบว่าเมื่อเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปในซิงก์ ออกไซด์แล้วจะปราศจาก 2 เฟสขึ้นมา คือเฟสของ ZnO และเฟสของ Zn_2TiO_4 โดยไม่มีเฟสของ TiO_2 เกิดขึ้นเลย ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ G. Lakhotia และคณะ [8] รวมทั้งของ B.L. Zhu และคณะ [44] ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเฟสใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็นก็คือเฟสของสารประกอบ Zn_2TiO_4 นั่นเอง

4.4 การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการวัดค่าการนำไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์โดยการทำขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 2 ชนิดคือ การทำขั้วไฟฟ้าด้วยพิล์มนบางแพลตทินัม (Pt) และการทำขั้วไฟฟ้าด้วยการเจิ่น (PSI) ซึ่งผลการทดลองในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าที่ได้เป็นดังนี้

4.4.1 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า

ความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสารนั้นๆ โดยอิเล็กตรอนที่เป็นตัวนำพากระแสไฟฟ้าไม่ได้เคลื่อนที่ย่างอิสระเสียที่เดียว แต่เกิดการชนที่ต้องเสียพลังงานไปกับการชนนั้นๆ ซึ่งการชนกับการสั่นของโครงสร้าง (lattice vibration) และ

ความไม่สมบูรณ์ของโครงหลัก (lattice imperfection) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความด้านทานในวัสดุ

จากการวัดค่าข้อเครื่องมือติมเทอร์แบบดิจิตอล (Agilent รุ่น 34401A) จะได้ค่าความด้านทานไฟฟ้าซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาค่าสภาพความด้านทานไฟฟ้าได้ (ดังสมการที่ 2.15) ผลที่ได้แสดงในตาราง 4.2

ตาราง 4.2 แสดงค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่ทำขึ้นไฟฟ้าแต่ละชนิด

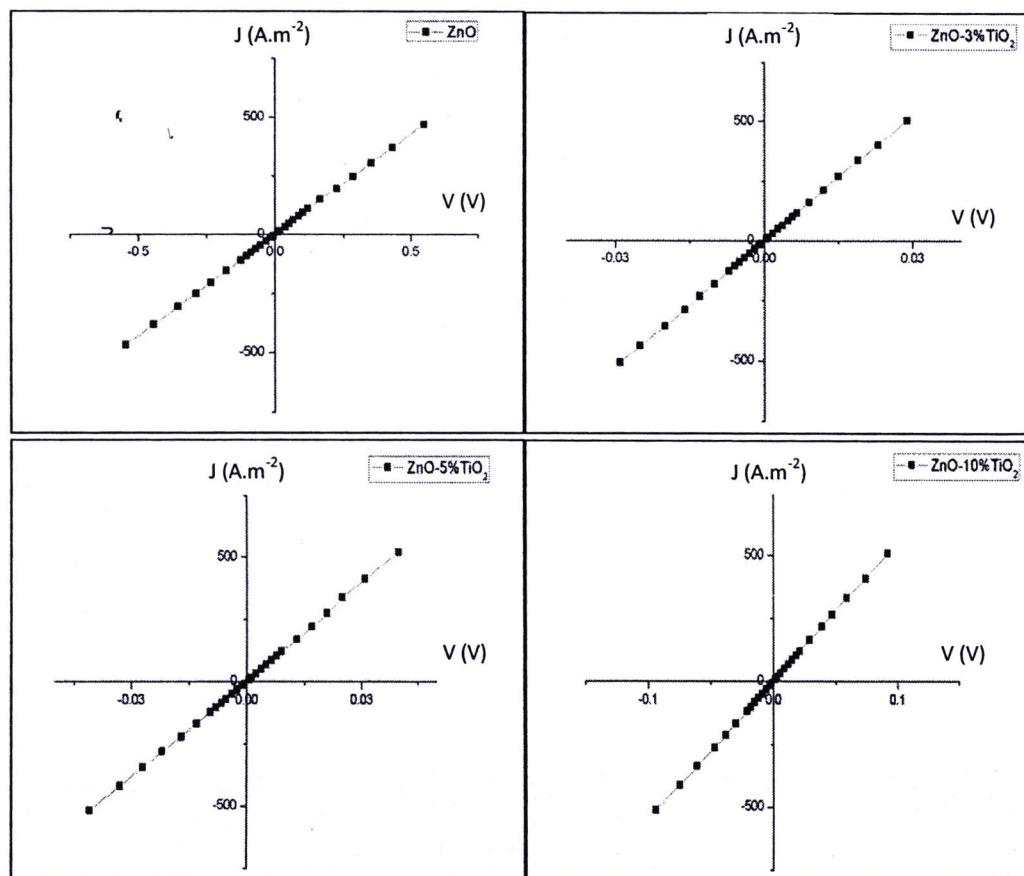
ปริมาณ TiO_2 (wt.%)	ค่าสภาพด้านทานไฟฟ้า, Resistivity ($\Omega \cdot m$)	
	Pt-Pt	PSI-PSI (ที่ $I = 0.05 A$)
0 wt.%	6.61×10^{-5}	1.01×10^{-3}
3 wt. %	3.51×10^{-6}	7.54×10^{-4}
5 wt.%	3.18×10^{-6}	8.23×10^{-4}
10 wt.%	9.13×10^{-6}	9.32×10^{-5}
15 wt. %	4.91×10^{-5}	9.20×10^{-5}

จากตาราง 4.2 จะเห็นได้ว่า เม็ดเซรามิกที่ใช้พิล์มนบางแพลตทินั่มเป็นขี้วไฟฟ้าจะมีค่าสภาพด้านไฟฟ้าน้อยกว่าเม็ดเซรามิกที่ใช้การเงินเป็นขี้วไฟฟ้า และที่ปริมาณไทเทเนียมโดยออกไซด์ 5 wt.% ของเม็ดเซรามิกที่ใช้พิล์มนบางแพลตทินั่มเป็นขี้วไฟฟ้า จะมีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุดคือ 3.18×10^{-6} และเม็ดเซรามิกที่ใช้การเงินเป็นขี้วไฟฟ้าจะมีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุดที่ปริมาณไทเทเนียมโดยออกไซด์ 15 wt.% คือ 9.20×10^{-5} แต่ในขณะที่ไม่ได้เติมไทเทเนียมโดยออกไซด์ลงไปในชิ้นก็ออกไซด์จะมีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้านากที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเติมไทเทเนียมโดยออกไซด์ลงไปในชิ้นก็ออกไซด์ จะทำให้มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าลดลง

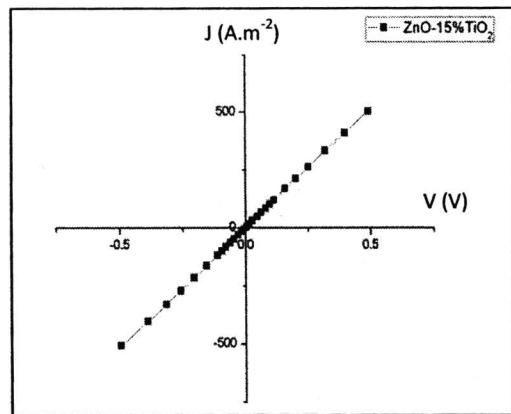


4.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า (I_s) และความต่างศักย์ไฟฟ้า (V_s) ที่มีกรุ่นเม็ดเซรามิกตัวอย่าง

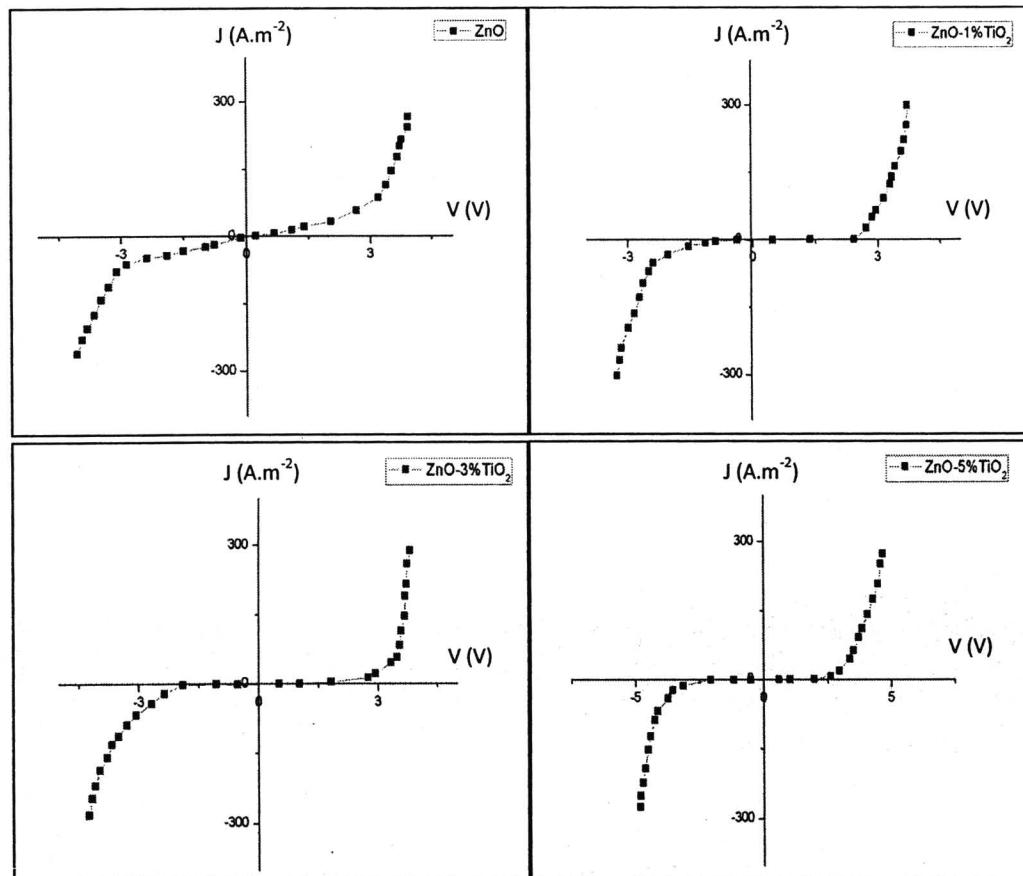
เมื่อมีความต่างศักย์ต่ำกรุ่นตัวนำ จะทำให้อิเล็กตรอนไหลด้วยความเร็วโดยลื่น และเมื่อมีการเพิ่มความต่างศักย์ที่ต่ำกรุ่นตัวนำอยู่นั้น จะทำให้กระแสเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน ซึ่งค่ากระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ต่ำกรุ่นเม็ดเซรามิก นำมาแสดงความสัมพันธ์เป็นกราฟได้ดังรูป 4.10 และ รูป 4.1



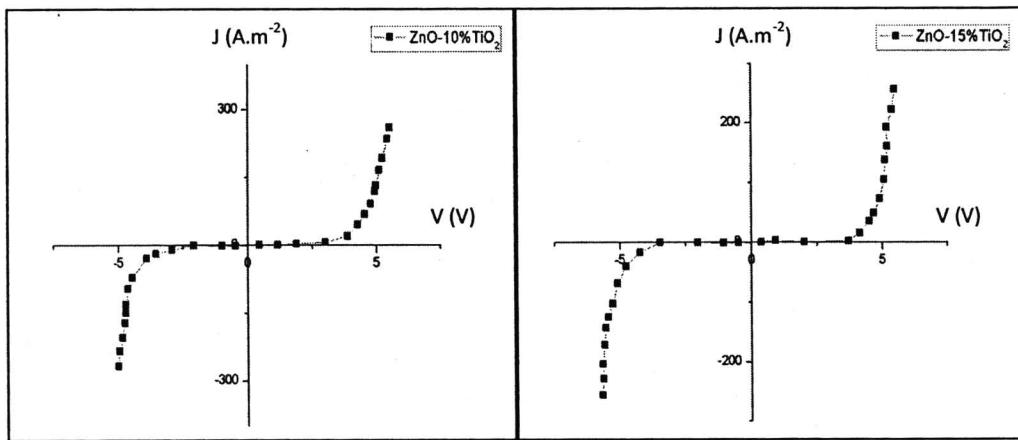
รูป 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิก ซึ่งก่อให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าในปริมาณต่างๆ โดยใช้ฟิล์มบางแพลตทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า



รูป 4.10 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกชิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยใช้ฟิล์มนางแพลตทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า



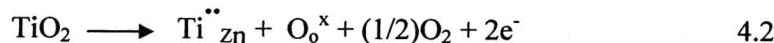
รูป 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกชิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยใช้การเงินเป็นขั้วไฟฟ้า



รูป 4.11 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกชิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยใช้การเงินเป็นขั้วไฟฟ้า

จากรูป 4.10 จะเห็นได้ว่าการใช้ฟิล์มนางแพลตทินัมเป็นขั้วไฟฟ้าสามารถทำให้เซรามิกชิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมมีลักษณะของการนำไฟฟ้าเป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นไปตามกฎของโอห์ม (ohmic conduction) และจัดว่าเป็นผิวสัมผัสแบบโอห์มิก (ohmic contact) ที่ยอนให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเท่าๆ กันทั้งสองทิศทาง ซึ่งมีความสำคัญกับสารกึ่งตัวนำในการนำไฟประยุกต์ใช้งานทางค้านอเล็กทรอนิกส์ พบว่าการนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดอยู่ที่การเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ 5 wt.% ส่วนกุ่มที่นำไฟฟ้าได้ปานกลางคือ 3 wt.% และ 10 wt.% และการนำไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดคือ 0 wt.% และ 15 wt.% ส่วนการใช้การเงินเป็นขั้วไฟฟ้า ดังแสดงในรูป 4.11 แสดงลักษณะของการนำไฟฟ้าที่ไม่เป็นเส้นตรง และไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม (non-ohmic conduction) มีความต่างศักย์ระหว่าง 3-5 โวลต์ พบว่าการนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดนั้นอยู่ที่การเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ 15 wt.% และ 10 wt.% ส่วนกุ่มที่นำไฟฟ้าได้ปานกลางคือ 3 wt.% และ 5 wt.% และการนำไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดคือ 0 wt.% จากการทดลองที่ได้ทำให้ทราบว่าเมื่อทำการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปในชิงก์ออกไซด์แล้ว จะทำให้มีความสามารถในการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเติมไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปในปริมาณที่มากขึ้นแล้ว ความสามารถในการนำไฟฟ้าจะลดลง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมากรัศมีไอออนของไทเทเนียมไออกอน ($r_{Ti^{4+}} = 0.42 \text{ \AA}$) น้อยกว่าชิงก์ไออกอน ($r_{Zn^{2+}} = 0.60 \text{ \AA}$) ทำให้อะตอมของไทเทเนียมที่เติมลงไปนั้นกระทำตัวเป็น

ผู้ให้คือไฮเดรอกซ์ิตันอิสระ 2 ตัว เมื่อไอออน Ti^{4+} เข้าไปอยู่แทนที่ตำแหน่งของไอออน Zn^{2+} จึงทำให้มีจำนวนของพาหะเพิ่มขึ้น และจากปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect) ทำให้ทราบว่าเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมลงไปนั้นเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดอิเล็กทรอนิก (n-type semiconductor) ด้วยเหตุนี้เองสภาพด้านทานไฟฟ้าจึงลดลงและส่งผลให้สภาพนำไฟฟ้าสูงขึ้น ดังสมการที่ 4.2 [7]

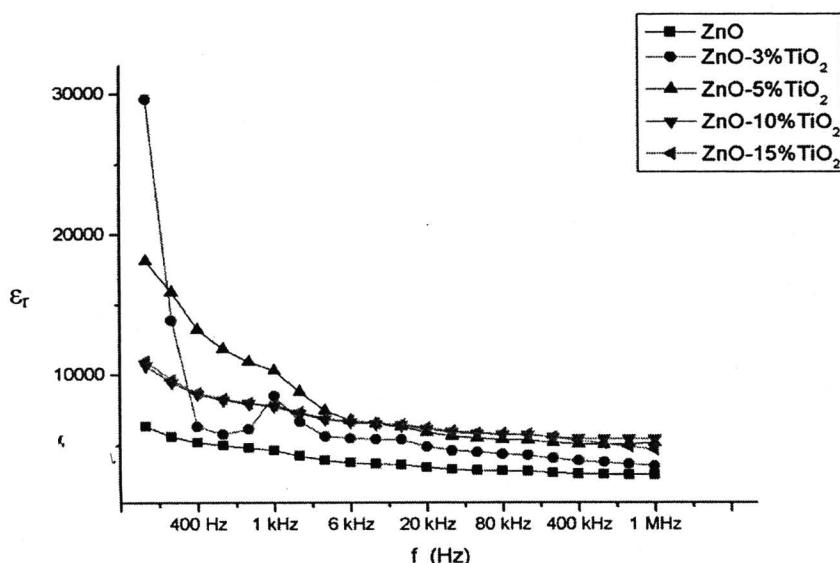


แต่ว่าเมื่อทำการการเติมไทเทเนียมไฮดรอเจกซ์ิตันไปในปริมาณมาก จะทำให้เกิดเฟสรองคือ Zn_2TiO_4 ซึ่งมีสภาพนำไฟฟ้าต่ำเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้การนำไฟฟ้าของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไฮดรอเจกซ์ิตันในปริมาณที่มากขึ้นมีค่าลดลง

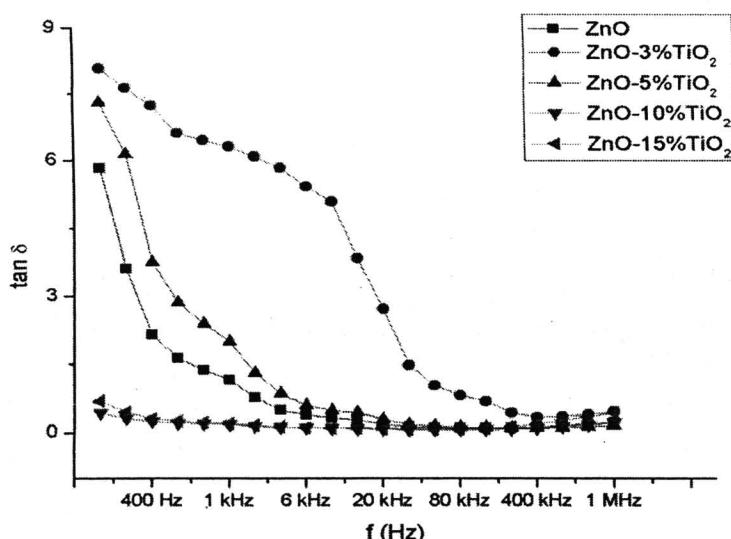
4.5 การตรวจสอบสมบัติทางไฮเดรอกซิตริก

ผลจากการตรวจสอบสมบัติทางไฮเดรอกซิตริก จะได้ค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริก (dielectric constance, ϵ_r) และค่าการสูญเสียทางไฮเดรอกซิตริก (dielectric loss tangent, $\tan \delta$) ในช่วงความถี่ 1kHz - 1MHz ของชิ้นงานเซรามิกที่ใช้การเงินเป็นขั้วไฟฟ้า แสดงดังรูป 4.12 จะเห็นได้ว่าที่ความถี่ต่ำจะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกสูงมาก แต่เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกค่อยๆลดลงจนกระทั่งที่ความถี่ 6kHz ค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกจะเริ่มคงที่ ค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไฮดรอเจกซ์ิตัน 0 wt.% ที่ความถี่ต่ำนั้นจะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกประมาณ 6000 แต่ว่าค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกจะมีค่าลดลงที่ประมาณ 3000 เมื่อความถี่สูงขึ้น เมื่อทำการเติมไทเทเนียมไฮดรอเจกซ์ิตันไป 10 และ 15 wt.% นั้นจะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกใกล้เคียงกัน และพบว่าที่ความถี่ต่ำนั้นจะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกประมาณ 10000 แต่ว่าค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกจะมีค่าลดลงถึงประมาณ 5000 เมื่อความถี่สูงขึ้น ที่ปริมาณไทเทเนียมไฮดรอเจกซ์ิตัน 5 wt.% จะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกประมาณ 18000 ที่ความถี่ต่ำ แต่ว่าค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกจะมีค่าลดลงถึงประมาณ 5000 เมื่อความถี่สูงขึ้น และที่ปริมาณไทเทเนียมไฮดรอเจกซ์ิตัน 3 wt.% จะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกสูงที่สุดซึ่งแสดงลักษณะการเปลี่ยนเบนสูง คือที่ความถี่ต่ำจะมีค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกประมาณ 30000 แต่ว่าค่าคงที่ไฮเดรอกซิตริกจะลดลงอย่างรวดเร็วถึงประมาณ 6000 ที่ความถี่ 700 Hz และที่

ความถี่ 1kHz ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกจะเพิ่มขึ้นอีกครึ่งประมาณ 8000 และค่าอยาลคลงที่ประมาณ 3500 ที่ความถี่ 100 kHz-1MHz



รูป 4.12 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยใช้การเจนเป็นขั้วไฟฟ้า



รูป 4.13 ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกของเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณต่างๆ โดยใช้การเจนเป็นขั้วไฟฟ้า

จากรูป 4.13 พบว่าค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกจะค่าลดลงตามความถี่ที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่มอย่างชัดเจนคือ กลุ่มแรกที่ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 3 wt.% จะมีค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกสูงมากที่สุด ซึ่งที่ความถี่ต่ำนั้นจะมีค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกประมาณ 8.04 และค่าอย่างลดลงถึงประมาณ 0.34 เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น กลุ่มที่สองคือ 5 wt.% และ 0 wt.% เมื่อความถี่ต่ำนั้นจะมีค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกประมาณ 7.28 และ 5.80 ตามลำดับ และจะมีค่าลดลงถึงประมาณ 0.11 เมื่อความถี่สูงขึ้น กลุ่มที่สามคือ 10 และ 15 wt.% จะมีค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกต่ำที่สุดและค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือที่ความถี่ต่ำนั้นจะมีค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกประมาณ 0.54 และจะมีค่าลดลงที่ประมาณ 0.09 เมื่อความถี่สูงขึ้น จากรูป 4.12 ที่ความถี่ 1 kHz จะพบว่า ที่ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 3, 10 และ 15 wt.% มีค่าใกล้เคียงกันมาก แต่ว่า ค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกที่ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 3 wt.% มีต่ามากที่สุด แต่ที่ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 10 และ 15 wt.% นั้นมีค่าใกล้เคียง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเกิด leakage จึงในชิ้นงานเซรามิกที่มีปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 3 wt.% และจากความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เติมไทเทเนียมไดออกไซด์ 3 wt.% (รูป 4.11) พบว่ามีค่า turn on voltage ประมาณ 1 โวลต์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความต่างศักย์ที่ใช้ในการวัดค่าคงที่ ไดอิเล็กทริก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิด leakage และทำให้ค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกของชิ้นงานที่มีปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 3 wt.% นั้นสูงขึ้นผิดปกติ และเมื่อลดค่าความต่างศักย์ที่ใช้วัดค่าคงที่ ไดอิเล็กทริกลงที่ประมาณ 0.1-0.6 โวลต์ ที่ความถี่ 1 kHz จะพบว่าค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกของชิ้นงานนั้นจะมีค่าลดลงด้วยเช่นกัน